## Наблюдение фотоиндуцированной проводимости регулярной доменной структуры с наклонными стенками в MgO:LiNbO<sub>3</sub> на длине волны 632.8 нм при дифракции Брэгга

Е. Н. Савченков<sup>+1)</sup>, А. В. Дубиков<sup>+</sup>, А. Е. Шараева<sup>+</sup>, Н. И. Буримов<sup>+</sup>, С. М. Шандаров<sup>+×</sup>, А. А. Есин<sup>\*</sup>, А. Р. Ахматханов<sup>\*</sup>, В. Я. Шур<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 634050 Томск, Россия

\*Уральский федеральный университет, 620002 Екатеринбург, Россия

<sup>×</sup> Центр квантовых технологий, МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия

Поступила в редакцию 19 августа 2020 г. После переработки 15 октября 2020 г. Принята к публикации 15 октября 2020 г.

Впервые наблюдалось индуцированное излучением с длиной волны 632.8 нм изменение проводимости регулярной доменной структуры (РДС), сформированной в кристалле 5% MgO:LiNbO<sub>3</sub>. Оно проявлялось в увеличении скорости релаксации для эффективности дифракции Брэгга на РДС, наблюдаемой после приложения внешнего электрического поля, с ростом интенсивности зондирующего пучка. На начальном участке релаксации, связанной с экранировкой внешнего поля вследствие перераспределения зарядов по проводящим наклонным доменным стенкам РДС, эта зависимость является линейной. Для зондирующего пучка с интенсивностью 49 мВт/мм<sup>2</sup> индуцированная эффективная проводимость РДС, которая оценена как  $\sigma_{\rm eff} = 3.5 \cdot 10^{-9} \, {\rm Om^{-1} \, m^{-1}}$ , более чем на четыре порядка превосходит темновую проводимость монодоменного образца MgO:LiNbO<sub>3</sub>.

DOI: 10.31857/S1234567820220036

Регулярные доменные структуры (РДС) в кристаллах ниобата лития (LN) являются в настоящее время основой для одного из подходов к развитию нелинейно-оптических методов преобразования спектральных характеристик лазерного излучения [1–6] и электрооптического управления его параметрами [1, 5–8]. РДС в кристаллах LN, создаваемые методами доменной инженерии [1,9–11], могут иметь доменные стенки с наклоном относительно полярной оси, достигающим 0.2° и более [11-15]. Такие наклонные стенки в сегнетоэлектриках, являющиеся заряженными, благодаря своим уникальным свойствам рассматриваются как перспективные функциональные элементы для реализации реконфигурируемых систем наноэлектроники, квантовой и волноводной фотоники и гибридной оптоэлектроники [9, 11, 14].

Наиболее привлекательным свойством заряженных доменных стенок является двумерная проводимость металлического типа, на порядки превосходящая ее величину для монодоменного кристалла [11–14, 16, 17]. Проводимость заряженных стенок для отдельных доменов изучалась методами атомносиловой микроскопии (ACM) [9,11-14,17] и наноимпедансной спектроскопии [12]. При этом в образцах MgO:LiNbO<sub>3</sub> с изолированными доменами шестиугольной формы сигнал проводимости АСМ наблюдался только при подсветке одной из граней кристалла ультрафиолетовым излучением с энергией кванта, превосходящей ширину его запрещенной зоны [13]. Эти домены имели положительно заряженные доменные стенки и формировались с использованием жидких электродов, а ток АСМ имел порядок единиц пА. Использование для переключения поляризации MgO:LiNbO<sub>3</sub> электродов типа металл/металл [14] или комбинации металл/жидкость, в которой электрод с металлическим типом проводимости контактировал с Z-полярной гранью [15], позволило создавать отдельные домены и доменные структуры с положительно заряженными стенками, обладающими стабильной во времени большой проводимостью и в темновых условиях. Например, приложение напряжения  $U = 100 \,\mathrm{B}$  к структуре, содержащей решетку из 732 областей с длиной 1 мм, переполяризованных методом каллиграфической записи доменов [18] с помощью ACM с иглой из карбида вольфрама, вызы-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>email: rossler@mail.ru

вало протекание значительного тока, достигающего около 8 мА [14].

Для РДС с углом наклона доменных стенок к полярной оси кристалла 5 % MgO:LiNbO<sub>3</sub>  $\alpha = 0.31^{\circ}$  и пространственным периодом  $\Lambda = 8.79$  мкм величина эффективной проводимости была оценена в [19] по кинетике релаксации эффективности дифракции Брэгга, наблюдаемой после приложения постоянного электрического поля, как  $\sigma_{\text{eff}} = 5.96 \cdot 10^{-11} \,\text{Om}^{-1} \,\text{m}^{-1}$ . При этом использовался зондирующий лазерный пучок с неизменной интенсивностью и длиной волны  $\lambda = 655$  нм, энергия квантов которого была существенно меньшей, чем ширина запрещенной зоны кристалла. Возможность оптического управления проводимостью РДС с наклонными доменными стенками в кристаллах ниобата лития излучением с энергией квантов, не превосходящей ширину запрещенной зоны, ранее не изучалась.

В настоящей работе представлены первые результаты по экспериментальному наблюдению зависимости проводимости РДС с наклонными стенками в кристалле 5 % MgO:LiNbO<sub>3</sub> от интенсивности индуцирующего ее зондирующего лазерного пучка с длиной волны 632.8 нм.

Исследуемая РДС с приведенными выше параметрами из [19], показанная на рис. 1, была



Рис. 1. (Цветной онлайн) Схема экспериментальной установки: 1 – Не-Ne лазер; 2 – сменный светофильтр; 3 – положительная сферическая линза; 4 и 5 – медные электроды; 6 – кристалл LN с РДС; 7 – ріп-фотодиод; 8 – осциллограф

сформирована методом переключения поляризации под действием внешнего пространственнопериодического электрического поля [10] в образце с размерами  $40 \times 2 \times 1 \text{ мм}^3$  вдоль осей X, Y и Z,

Письма в ЖЭТФ том 112 вып. 9-10 2020

соответственно. Для приложения внешнего электрического поля к РДС использовались плоские медные электроды, механически прижимаемые к Z-граням кристалла.

В экспериментах использовалось излучение Не-Ne лазера с длиной волны  $\lambda = 632.8$  нм и выходной мощностью 22 мВт, ослабляемое до необходимой величины набором светофильтров. Пучок лазера имел гауссову форму с радиусом  $r_0 = 0.35$  мм и фокусировался примерно на середину входной грани y = 0образца с РДС сферической линзой с фокусным расстоянием F = 350 мм. Максимальная входная интенсивность зондирующего пучка І<sub>0</sub> изменялась от 1.4 до 49.0 мВт/мм<sup>2</sup> при радиусе  $r_f = 0.2$  мм. Точная настройка образца по углу Брэгга и по вертикальному положению перетяжки пучка осуществлялась в отсутствие приложенного напряжения с помощью pin-фотодиода BPW34, по максимуму мощности в первом дифракционном порядке. Эффективность дифракции Брэгга на доменных стенках имела значение  $\eta_{dw} = 0.012$ .

Подключение к электродам постоянного напряжения от стабилизированного источника питания осуществлялось тумблером через резистор с номиналом R = 1 кОм. При этом происходило увеличение мощности дифрагированного пучка, регистрируемое цифровым осциллографом TBS 1152 на начальном участке, как ступенчатый импульс с длительностью фронта  $\sim 25$  нс. За это время дифракционная эффективность достигала максимального значения, зависящего от приложенного напряжения, а затем наблюдалась ее сравнительно медленная релаксация к исходной величине  $\eta_{dw}$ . Максимальное значение достигаемой дифракционной эффективности  $\eta_m \approx 0.13$  не зависело от интенсивности зондирующего пучка I<sub>0</sub> и наблюдалось для приложенного к РДС напряжения  $U_0 = \pm 500 \,\mathrm{B}$ . Время наблюдения процесса релаксации с помощью цифрового осциллографа TBS 1152 варьировалось в зависимости от I<sub>0</sub> и определялось скоростью развертки, составляющей от 0.025 до 1 с на деление.

Типичные осциллограммы кинетики нормированной дифракционной эффективности  $\eta_{\mp}(t)/\eta_m$  на интервале продолжительностью 2 с для значений приложенного напряжения  $U_0 = -500$  и +500 В представлены на рис. 2а и b соответственно. Видно, что динамика релаксации при положительном и отрицательном напряжениях слегка отличается, а ее скорость растет с интенсивностью зондирующего пучка.

Из представленной на рис. 3 осциллограммы для увеличенной длительности развертки видно, что величина дифракционной эффективности  $\eta_+(t)$  воз-



Рис. 2. (Цветной онлайн) Динамика эффективности дифракции Брэгга на РДС в первый порядок, наблюдаемая после приложения внешнего постоянного напряжения  $U_0 = -500$  B (a) и  $U_0 = +500$  B (b) для зондирующего гауссова пучка с интенсивностью в максимуме  $I_0 = 1.4$  (1), 6.5 (2), 16.0 (3) и 49.0 (4) мВт/мм<sup>2</sup>



Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимость дифракционной эффективности в первом порядке при включении приложенного к РДС напряжения  $U_0 = +500$  В при  $t_{\rm on} = 0$  с и его выключении при  $t_{\rm off} = 5.916$  с. Для  $t < t_{\rm on}$  и t > 11 с наблюдается дифракция с эффективностью  $\eta_{dw} = 0.012$  на доменных стенках

вращается к исходному значению  $\eta_{dw} = 0.012$ , характерному для дифракции на доменных стенках. Для максимальной интенсивности  $I_0 = 3.3 \,\mathrm{MBt}/\mathrm{Mm}^2$  это происходит за время, составляющее около 5 с. Такое поведение  $\eta_+(t)$  свидетельствует о наличии эффекта релаксации именно для возмущений необыкновенного показателя преломления, создаваемых в РДС приложенным электрическим полем.

Характерно, что последующее за релаксацией выключение приложенного внешнего поля при  $t\,=\,$ 

= 5.916 с приводит к быстрому увеличению эффективности дифракции Брэгга до значения, близкого к  $\eta_m \approx 0.13$ . Используемые в данном эксперименте длительность развертки 1 с на деление и интервал дискретизации осциллограммы  $\Delta t = 4$  мс не позволили сделать более точную оценку времени нарастания дифракционной эффективности, чем  $\tau_f < \Delta t$ .

Для описания процесса релаксации в условиях экспериментально наблюдаемой дифракции Брэгга с достаточно слабой эффективностью воспользуемся приближенной формулой, следующей из известных соотношений [8,20]

$$\eta(t) \approx \left(\frac{\pi d}{\lambda \cos \theta_B}\right)^2 |\Delta \dot{n}_m^e(t)|^2, \tag{1}$$

где d – длина взаимодействия и  $\theta_B$  – угол Брэгга. Комплексную амплитуду возмущений показателя преломления необыкновенной волны  $\Delta \dot{n}_m^e(t)$  в РДС будем полагать обусловленной однородным электрическим полем E(t) различной полярности и доменными стенками, с некоторым фазовым сдвигом  $\varphi$ между данными составляющими [21]:

$$\Delta \dot{n}_m^e(t) = \pm \Delta n_{eo}(t) + \Delta n_{dw} \exp(i\varphi).$$
 (2)

С использованием соотношений, приведенных в [8,21], и в пренебрежении слабым упругооптическим вкладом, эти возмущения могут быть записаны в следующем виде:

$$\Delta n_{eo}(t) = -\frac{1}{2} n_e^3 r_{33} \frac{F_{eo}}{\delta} |E(t)|, \qquad (3)$$

Письма в ЖЭТФ том 112 вып. 9-10 2020

$$\Delta n_{dw} = \frac{1}{2} n_e^3 R_{33} P_S^2 F_{dw}.$$
 (4)

Здесь  $n_e$  – необыкновенный показатель преломления, а  $r_{33}$  и  $R_{33}$  – электрооптические коэффициенты линейного и квадратичного эффектов кристалла;  $P_S$  – модуль вектора спонтанной поляризации;  $F_{eo}$  и  $F_{dw}$  – модули амплитуд Фурье для первых пространственных гармоник, создаваемых в РДС внешним электрическим полем единичной напряженности (eo) и доменными стенками (dw). Параметр  $\delta = 1 + \varepsilon_3^r h_a/h$ , где  $\varepsilon_3^r$  – относительная статическая диэлектрическая проницаемость кристалла, учитывает уменьшение электрического поля в кристалле с толщиной hпри наличии некоторого воздушного зазора с эффективной толщиной  $h_a$  между его Z-поверхностями и металлическими электродами.

Как следует из соотношений (1)–(4), наблюдаемое экспериментально сравнительно медленное уменьшение дифракционной эффективности (рис. 2 и 3) можно связать с релаксацией напряженности электрического поля в области РДС, освещаемой зондирующим пучком. При этом временная зависимость электрического поля в кристалле может быть получена непосредственно из экспериментальных данных для дифракционной эффективности:

$$E(t) = \frac{2\delta\lambda\cos\theta_B}{n_e^3 r_{33} F_{eo}\pi d} \sqrt{\frac{\eta_-(t) + \eta_+(t)}{2} - \eta_{dw}}.$$
 (5)

Использование соотношения (5), значения  $\eta_{dw} = 0.012$  и экспериментальных данных для  $\eta_{-}(t)$  и  $\eta_{+}(t)$ , частично представленных на рис. 2, позволило провести расчет динамики релаксации электрического поля в исследуемой РДС с проводящими стенками, результаты которого показаны точками на рис. 4.

Анализ полученных нормированных временных зависимостей показал, что кинетика релаксации электрического поля в кристалле может быть удовлетворительно описана следующей функцией:

$$E(t, I_0) = E_m \exp\{-a_E(I_0) \ln[1 + b_E(I_0)t]\}, \qquad (6)$$

с параметрами  $a_E$  и  $b_E$ , зависящими от максимальной интенсивности  $I_0$  зондирующего гауссова пучка. На рисунке 4 такие аппроксимирующие функции показаны сплошными кривыми.

Характерно, что на начальном участке релаксации, при  $b_E t \ll 1$ , она имеет чисто экспоненциальный (максвелловский) характер со скоростью  $\gamma_0(I_0) =$  $= a_E(I_0)b_E(I_0)$ . Использование параметров аппроксимации  $a_E$  и  $b_E$ , полученных при подгонке кривых (6) под представленные на рис. 4 результаты расчета зависимостей  $E(t)/E_m$  из экспериментальных дан-

Письма в ЖЭТФ том 112 вып. 9-10 2020



Рис. 4. (Цветной онлайн) Динамика релаксации электрического поля в РДС, рассчитанная по формуле (5) из экспериментальных данных, иллюстрируемых рис. 2 (точки), и ее аппроксимация функцией (6) (сплошные кривые)

ных, позволило найти скорости релаксации электрического поля на начальном участке  $\gamma_0$ . Эти скорости для четырех значений интенсивности зондирующего пучка показаны точками на рис. 5. Представленная



Рис. 5. (Цветной онлайн) Зависимость скорости релаксации электрического поля в РДС на начальном участке от интенсивности гауссова зондирующего пучка в максимуме. Точки – расчет из экспериментальных данных, прямая – линейная зависимость с коэффициентом  $\beta_E = 0.29 \cdot 10^{-3} \, \text{м}^2/\text{Дж}$ 

здесь же аппроксимирующая линейная зависимость  $\gamma_0(I_0) = \beta_E I_0$  получена для  $\beta_E = 0.29 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{m}^2/\mathrm{Дж}$ . Отклонения экспериментальных точек от данной ли-

нейной зависимости можно объяснить погрешностями при измерении дифракционных эффективностей  $\eta_{-}(t)$  и  $\eta_{+}(t)$  и при подгонке аппроксимирующих функций (6) под результаты расчета по формуле (5).

Рассматриваемая релаксация напряженности суммарного электрического поля в кристалле E(t)может быть связана с контактными явлениями и с экранировкой внешнего поля  $E_{\rm ext} \sim U_0/h$ , обусловленной перераспределением объемного заряда по РДС. Однако для используемых в экспериментах механически прижимаемых к кристаллу с РДС медных электродов инжекционные токи должны отсутствовать. Кроме того, интенсивность зондирующего гауссова пучка на Z-гранях кристалла не превышает  $10^{-5}I_0$ , что позволяет не учитывать ее влияние на контактные процессы. Другой причиной формирования электрического поля  $E_{int}(t)$  в РДС, компенсирующего поле E<sub>ext</sub> в области распространения зондирующего пучка, может быть перераспределение зарядов за счет дрейфового и фотовольтаического механизмов в объеме периодически инвертированных доменов [22, 23]. Как известно [24], формирование поля  $E_{int}(t)$  в этом случае происходит со скоростью  $\gamma_{\rm ph} = 1/\tau_{di} = \sigma_{\rm ph}/\varepsilon_{33}$ , определяемой временем максвелловской релаксации  $au_{di}$ , где  $\sigma_{\rm ph}$  – фотопроводимость и  $\varepsilon_{33}$  – статическая диэлектрическая проницаемость кристалла. Из результатов измерения фотопроводимости кристалла 4.61% MgO:LiNbO<sub>3</sub> на длине волны  $\lambda = 632.8$  нм [25] и значения  $\varepsilon_{33} = 2.48 \cdot 10^{-10} \, \Phi/M$  [1], для используемого в экспериментах зондирующего пучка с максимальной интенсивностью  $I_0 = 49 \text{ MBt}/\text{Mm}^2$ , эту скорость можно оценить как  $\gamma_{\rm ph} \sim 10^{-3} \, {\rm c}^{-1}$ . Сравнение с приведенными на рис. 5 данными показывает, что наблюдаемая скорость формирования компенсирующего поля на четыре порядка превосходит данную оценку, относящуюся к перераспределению заряда в объеме доменов РДС.

Наблюдаемая экспериментально скорость релаксации может быть объяснена при учете особенностей электронных свойств наклонных доменных стенок РДС. Перераспределение зарядов в области наклонных стенок во внешнем поле обуславливает его экранировку. Перераспределение может быть обусловлено как движением свободных носителей, так и образованием и переориентацией существующих дипольных дефектов. Не затрагивая микроскопических причин, оценим необходимую эффективную проводимость кристалла с наклонными РДС.

В предположении максвелловского характера релаксации суммарного электрического поля  $E_{\Sigma}(z,t) = E_{\text{ext}} - E_{\text{int}}(z,t)$  на начальном участке,

усредненная по периоду  $\Lambda$  эффективная проводимость исследуемого кристалла LN с РДС может быть найдена как  $\sigma_{\rm eff}(I_0) = \varepsilon_{33}\gamma_0(I_0)$ . Из рисунка 3 следует, что при  $t \gg 1/\gamma_0$  компенсирующее поле  $E_{\rm int}$  становится равным приложенному  $E_{\rm ext}$ . При выключении последнего в момент времени  $t_{\rm off}$  именно поле  $E_{\rm int}$  и определяет быстрое возрастание дифракционной эффективности до значения  $\eta(t_{\rm off}) \approx \eta_m$ , наблюдавшегося ранее в момент включения внешнего поля.

Характерно, что эффективная проводимость исследуемого кристалла LN с РДС связана с интенсивностью зондирующего гауссова пучка с  $\lambda$  = = 632.8 нм линейной зависимостью,  $\sigma_{\rm eff}(I_0) = B_{\rm ph}I_0$ , где  $B_{\rm ph} = \varepsilon_{33}\beta_E$ . Используя полученную выше оценку для  $\beta_E$ , находим значение параметра  $B_{\rm ph} = 7.2 \times$  $\times 10^{-14} \,\mathrm{Om^{-1}\,Bt^{-1}}$ м. Для зондирующего пучка с максимальной используемой в экспериментах интенсивностью  $I_0 = 49 \,\mathrm{MBt}/\mathrm{Mm}^2$  достигаемая эффективная проводимость может быть оценена как  $\sigma_{\rm eff}$  =  $= 3.5 \cdot 10^{-9} \,\mathrm{Om^{-1} \, m^{-1}}$ . Эта величина более чем на четыре порядка превосходит значение темновой проводимости  $\sigma_d < 1.9 \cdot 10^{-13} \, \mathrm{Om}^{-1} \, \mathrm{m}^{-1}$  для монодоменного образца MgO:LiNbO<sub>3</sub>, приведенное в [26]. Наблюдаемая проводимость РДС имеет фотоиндуцированный характер, линейно возрастая с интенсивностью зондирующего пучка.

Таким образом, при дифракции Брэгга на РДС с доменными стенками, наклоненными к полярной оси кристалла 5 % MgO:LiNbO<sub>3</sub> на угол  $\alpha = \pm 0.31^{\circ}$ , приложение внешнего постоянного электрического поля вначале приводит к быстрому увеличению эффективности, а затем к медленной ее релаксации, скорость которой растет с интенсивностью зондирующего пучка с  $\lambda = 632.8$  нм. Эти особенности процесса релаксации можно связать с экранировкой приложенного внешнего электрического поля вследствие фотоиндуцированного изменения проводимости наклонных доменных стенок РДС излучением света с энергией квантов, существенно меньшей, чем ширина запрещенной зоны LN в монодоменном состоянии.

Авторы благодарны С.В.Смирнову и А.И.Бруневу за помощь в проведении экспериментов и полезные консультации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Госзадания на 2020–2022 годы (задание FEWM-2020-0038/3).

P. Ferrari, S. Grilli, P. DeNatale (editors), *Ferroelectric Crystals for Photonic Applications*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg (2014).

- А.В. Никандров, А.С. Чиркин, Письма в ЖЭТФ 76, 333 (2002).
- Г. Д. Лаптев, А. А. Новиков, А. С. Чиркин, Письма в ЖЭТФ 78, 45 (2003).
- А. Н. Тучак, Г. Н. Гольцман, Г. Х. Китаева, А. Н. Пенин, С. В. Селиверстов, М. И. Финкель, А. В. Шепелев, П. В. Якунин, Письма в ЖЭТФ 96, 97 (2012).
- L.A. Rios, C.E. Minor, N.A. Barboza, and R.S. Cudney, Opt. Express 26, 17591 (2018).
- T. Ding, Y. Zheng, and X. Chen, Opt. Lett. 44, 1524 (2019).
- 7. M. Yamada, Rev. Sci. Instrum. 71, 4010 (2000).
- I. Mhaouech, V. Coda, G. Montemezzani, M. Chauvet, and L. Guilbert, Opt. Lett. 41, 4174 (2016).
- G. Catalan, J. Seidel, R. Ramesh, and J. F. Scott, Rev. Mod. Phys. 84, 119 (2012).
- V. Ya. Shur, A. R. Akhmatkhanov, and I.S. Baturin, Appl. Phys. Rev. 2, 040604 (2015).
- P.S. Bednyakov, B.I. Sturman, T. Sluka, A.K. Tagantsev, and P.V. Yudin, NPJ Computational Materials 4, 65 (2018).
- M. Schröder, X. Chen, A. Haußmann, A. Thiessen, J. Poppe, D.A. Bonnell, and L.M. Eng, Materials Research Express 1, 035012 (2014).
- M. Schröder, A. Haußmann, A. Thiessen, E. Soergel, T. Woike, and L. M. Eng, Adv. Funct. Mater. 22, 3936 (2012).
- C. S. Werner, S. J. Herr, K. Buse, B. Sturman, E. Soegel, C. Razzaghi, and I. Breunig, Sci. Rep. 7, 9862 (2017).

- A. A. Esin, A. R. Akhmatkhanov, and V. Ya. Shur, Appl. Phys. Lett. **114**, 092901 (2019).
- V. Ya. Shur, I. S. Baturin, A. R. Akhmatkhanov, D. S. Chezganov, and A. A. Esin, Appl. Phys. Lett. 103, 102905 (2013).
- T. R. Volk, R. V. Gainutdinov, and H. H. Zhang, Appl. Phys. Lett. **110**, 132905 (2017).
- M. Mohageg, D.V. Strekalov, A.A. Savchenkov, A.B. Matsko, V.S. Ilchenko, and L. Maleki, Opt. Express 13, 3408 (2005).
- Е.Н. Савченков, С.М. Шандаров, С.В. Смирнов, А.А. Есин, А.Р. Ахматханов, В.Я. Шур, Письма в ЖЭТФ 110, 165 (2019).
- 20. H. Kogelnik, Bell Syst. Tech. J. 49, 2909 (1969).
- S. M. Shandarov, E. N. Savchenkov, M. V. Borodin, A. E. Mandel, A. R. Akhmatkhanov, and V. Ya. Shur, Ferroelectrics 542, 58 (2019).
- M. Taya, M. C. Bashaw, and M. M. Fejer, Opt. Lett. 21, 857 (1996).
- B. Sturman, M. Aguilar, F. Agulló-López, V. Pruneri, and P.G. Kazansky, J. Opt. Soc. Am. B 14, 2641 (1997).
- T. Volk and M. Wöhlecke, *Lithium Niobate: Defects, Photorefraction and Ferroelectric Switching*, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg (2008).
- M. Aillerie, P. Bourson, M. Mostefa, F. Abdi, and M. D. Fontana, J. Phys: Conf. Ser. 416, 012002 (2013).
- M. C. Wengler, U. Heinemeyer, E. Soergel, and K. Buse, J. Appl. Phys. 98, 064104 (2005).